

솔리드 스테이트 배터리 연구를 위한 온열 정전기 프레스

품목 번호: PCIH



소개

반도체 라미네이션을 위한 첨단 등방성 프레스(WIP)에 대해 알아보세요. MLCC, 하이브리드 칩 및 의료용 전자 제품에 이상적입니다. 정밀도로 강도와 안정성을 향상시킵니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PCIH-20T	PCIH-40T	PCIH-60T	PCIH-100T
압력 범위	0-20T	0-40T	0-60.0톤	0-100톤
피스톤 직경	크롬 도금 오일 실린더 130mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 150mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 200mm (d)	크롬 도금 오일 실린더 220mm (d)
가압 프로세스	프로그램 가압 - 프로그램 유지-시간 제한 압력 해제			
유지 시간	1초 ~ 999분	1초 ~ 999분	1초 ~ 999분	1초 ~ 999분
압력 변환	프로그램이 시료가 받는 압력을 자동으로 변환합니다.			
디스플레이	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면
난방 온도	실내 온도-200.0C	실내 온도-200.0C	실내 온도-200.0C	실내 온도-200.0C
등방성 압력	300MPa	300MPa	300MPa	500MPa
등방성 챔버 크기	Φ30×150mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ×50×150(M×N)	Φ×50×150(M×N)
피스톤 스트로크(T)	50mm	50mm	50mm	50mm